Miura, T., 234
Montazeri, H., 827
Murugesan, K., 604
Muthukumaran, R., 154

Nardini, S., 580
Nasuti, F., 1

Öztop, H. F., 543

Paramane, S. B., 699
Park, T. S., 197
Pizzarelli, M., 1
Poole, R. J., 381
Prasad, K., 699
Premachandran, B., 171

Rahim, N. A., 543, 629
Rahman, M. M., 543, 629
Ricci, D., 580
Roslan, R., 867

Sachdeva, A., 381
Safavinejad, A., 461
Saha, S., 629
Saidur, R., 543, 629
Sakurai, A., 234
Saleh, H., 867
Sharma, A., 347, 699
Shen, S., 441
Shi, X.-G., 328
Shih, T.-M., 883
Shin, S., 485
Si, Z.-H., 328
Singh, T., 811
Sparrow, E. M., 811
Su, H., 328
Su, M., 848

Takeda, M., 234
Tamburrino, S., 580
Thomas, H. R., 604
Turan, A., 746
Turan, O., 381

Valdes, M., 666

Wang, L.-B., 848
Wang, L.-C., 848
Wang, Y., 848
Wang, Z., 289
Wen, C.-D., 519
Wu, C. S., 685

Yamada, T., 651
Yamazaki, K., 234
Yang, M., 289
Ye, J., 129

Zeng, L., 441
Zhang, F., 441
Zhang, H. J., 129
Zhang, L., 410
Zhang, L.-Z., 766
Zhang, T., 685
Zhang, Y., 289, 328
Zhao, G., 441
Zhong, W.-C., 766
Zhou, F., 107
Zhou, J.-R., 766
Zou, Z. P., 129